Национальный Исследовательский Университет ИТМО Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1 по дисциплине «Конструкторско-технологическое обеспечение производства ЭВМ» Схема 7 вариант 3

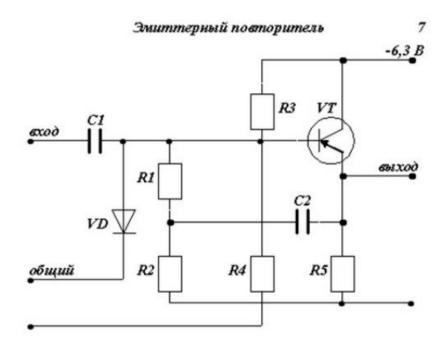
Выполнил:Ларочкин Г.И

Группа: Р3400

Преподаватель: Поляков В.И.

Санкт-Петербург 2021 г.

Постановка задачи



R1	12кОм	20%	0.005Вт
R2	8.2 кОм	10%	0.02Вт
R3	3.3 кОм	10%	0.003Вт
R4	3.3 кОм	10%	0.003Вт
R5	4.7 кОм	20%	0.03Вт
C1	8000пФ		
C2	8000пФ		

Ход работы

Оптимальное удельное поверхностное сопротивление

$$\rho_{\blacksquare \text{ORT}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} R_i}{\sum_{i=1}^{n} R_i^{-1}}} \approx 5600(\frac{\text{OM}}{\blacksquare})$$

Наименование	$\rho_{\blacksquare}, (\frac{OM}{\blacksquare})$	Сопротивление, Ом	$W_0, (\frac{\operatorname{Br}}{\operatorname{cm}^2})$
Кермет К-50С	1000-10000	100-100000	2

Определение коэффициента формы

$$k_{\Phi i} = \frac{R_i}{\rho_{\blacksquare}}$$

R_i	R_i	$k_{\Phi i}$
	$ ho_{lacktriangle}$	
<i>R</i> 1	12000/10000	1.2
<i>R2</i>	8200/10000	0.82
R3	3300/10000	0.33
<i>R4</i>	3300/10000	0.33
<i>R5</i>	4700/10000	0.47

Определение ширины резисторов

$$b = \max\{b_{\text{точн}}, b_w\}$$

$$b_{ ext{\tiny TOЧH}} = \left\{ egin{aligned} 0.2 \ ext{мм} \ ext{при} \ \Delta R = \pm 20\% \ 0.3 \ ext{мм} \ ext{при} \ \Delta R = \pm 10\% \end{aligned}
ight.$$

$$b_w = \sqrt{\frac{\rho_{\blacksquare} \times W}{R \times W_0}}$$

R_i	$b_{moчн}$, мм	<i>b</i> _w , мм	b, мм
<i>R</i> 1	0.2	0.5	0.6
<i>R2</i>	0.3	1.2	1.2
R3	0.3	0.7	0.7
R4	0.3	0.7	0.7
<i>R5</i>	0.2	1.8	1.8

Расчёт длины резисторов

$$l_{\mathrm{pac4}} = \frac{R}{\rho_{\blacksquare}} \times b = k_{\Phi} \times b$$
 $l' \approx l_{\mathrm{pac4}}$

$$\Delta R' = \frac{\left| R - \frac{l' \times \rho_{\blacksquare}}{b} \right|}{R}$$

R_i	l', мм	$\Delta R'$, %
<i>R</i> 1	0.7	2.8
<i>R2</i>	1	1.6
R3	0.2	13.4
R4	0.2	13.4
R5	0.8	5.4

Для R3 и R4 необходимо сделать перерасчёт, добавляем к ширине шаг сетки H=0.1 mM.

R_i	b, мм	l', мм	ΔR', %
R1	0.6	0.7	2.8
R2	1.2	1	1.6
R3	0.8	0.3	13.6
R4	0.8	0.3	13.6
R5	1.8	0.8	5.4

Для R3 и R4 необходимо сделать перерасчёт, добавляем к ширине шаг сетки H=0.1 mM.

R_i	b, мм	l', мм	$\Delta R'$, %
R1	0.6	0.7	2.8
<i>R2</i>	1.2	1	1.6
R3	0.9	0.3	1.0
<i>R4</i>	0.9	0.3	1.0
<i>R5</i>	1.8	0.8	5.4

Расчёт тонкопленочных конденсаторов

Наименование	Мат-л обкладок	$C_0, \frac{\Pi\Phi}{\text{cm}^2}$	U, B	ε при $f=1$ к Γ ц
Моноокись кремния	Алюминий А99	(5-10)*103	60-30	5-6

$$S = \frac{C}{C_0}, \text{cm}^2$$

C_i	<i>S, см</i> ²	а, мм	<i>b,</i> мм
C_1	0.8	10	8
C_2	0.8	10	8

Слои

1. Резистивный: Кермет К-50С

2. Проводящий: Алюминий А99

3. Диэлектрический: Моноокись кремния

4. Проводящий: Аллюминий А99

5. Защитный: Моноокись кремния

Схема

